



# Politechnika Wroclawska

Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

W12/Dz/191/2018

Wrocław, dnia 28.03.2018 r.

**DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU  
ELEKTRONIKI MIKROSYSTEMÓW I FOTONIKI  
POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ**

z a w i a d a m i a j ą, o:

**PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ**

***mgr inż. Kornelii Indykiewicz***

która odbędzie się w dniu **11 kwietnia 2018 r.** o godz. **11<sup>15</sup>**

w sali **310** w budynku **C2**

przy ul. Janiszewskiego 11/17 we Wrocławiu

Tytuł rozprawy doktorskiej:

**„Zastosowanie litografii elektronowej do wytwarzania tranzystora**

**AlGaN/GaN HEMT”**

Promotor: *Prof. dr hab. inż. Regina Paszkiewicz, Politechnika Wroclawska*

Recenzenci: *Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Politechnika Warszawska*

*Dr hab. inż. Andrzej Sikora, Instytutu Elektrotechniki, Oddział Wrocław*



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

ul. Janiszewskiego 11/17  
50-372 Wrocław

Dziekanat

budynek C-2, pok.217

T: +48 71 320 40 47

F: +48 71 328 35 04

dziekanat.wemif@pwr.edu.pl  
www.wemif.pwr.edu.pl

Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Bibliotece Klasycznej, Dział Udostępniania i Magazynowania Zbiorów Politechniki Wroclawskiej, Wybrzeże Wyspiańskiego 27 (pok. 434, bud. A-1).

Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami są zamieszczone na stronie internetowej wydziału: <http://wemif.pwr.edu.pl/o-wydziale/stopnie-i-tytuly-naukowe/przewody-doktorskie>

DZIEKAN

Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

*Rafal Walczak*  
dr hab. inż. Rafal Walczak, prof. PWr

(2)